

國立臺北科技大學 函

地址：106344臺北市大安區忠孝東路三段
一號

承辦人：賴建成

電話：2771-2171#6020

電子信箱：lks@ntut.edu.tw

受文者：國立宜蘭大學

發文日期：中華民國114年6月16日

發文字號：北科大產學字第1147900179號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：114年半導體製程設備檢測廠務工程師職能深化課程表、114半導體製程設備檢測
廠務工程師職能深化課程海報 (114F900543_1_16103101979.pdf、
114F900543_2_16103101979.pdf)

主旨：檢送本校與明新科技大學半導體學院、明新科技大學半導體與光電科技系合作辦理114年「半導體製程設備檢測廠務工程師職能深化課程」之課程資訊（詳如說明），敬邀貴校學生踴躍報名參加，並請協助公告，請查照。

說明：

- 一、本課程旨在提升學生半導體產業核心實務能力，課程內容涵蓋半導體製程概論與MIS製程流程介紹，深入講解氧化、薄膜、微影、蝕刻、檢測、封裝等關鍵製程實務，並延伸至元件量測與材料檢測技術。同時也重視廠務管理與工安知識的建立，協助學員全面理解晶圓製造及廠務系統運作，強化進入產業前的專業職能。
- 二、報名資格：全國各公私立大專校院之在學學生。
- 三、課程時間：114年7月30日（三）、114年7月31日（四）、114年8月1日（五）共計3天，凡符合報名資格且參與全程課程者，於課程結束後擇期核發研習時數證明電子檔。

總收文 114.06.16



1140006705



四、課程地點：明新科技大學逢喜樓209教室、明新科技大學半導體人才培育基地(新竹縣新豐鄉新興路1號)。

五、人數上限：實體30人(無線上課程)。

六、報名時間：即日起至114年7月25日(五)17:00為止(如人數額滿將提前截止)。

七、報名網址：<https://forms.gle/CFGrb78ELmq9kbCm7>

八、聯絡人：教育部產學連結執行辦公室-國立臺北科技大學賴專員，連絡電話:(02)2771-2171分機6020，電子郵件：
lks@mail.ntut.edu.tw

九、本課程與美銘國際科技有限公司合作辦理。

十、檢附114年「半導體製程設備檢測廠務工程師職能深化課程」課程表、海報。

正本：各公私立大專校院

副本：本校產學處、明新學校財團法人明新科技大學半導體學院、明新學校財團法人明新科技大學半導體與光電科技系、美銘國際科技有限公司

